

## Thermal Management of the Cooling System of Electronic Boards Using Different Flow Patterns and Nanofluid

Amir Javanbakht,<sup>1</sup> Ghanbar Ali Sheikhzadeh<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Mechanical Engineering, University of Kashan, Kashan, Iran  
[a.javanbakht@grad.kashanu.ac.ir](mailto:a.javanbakht@grad.kashanu.ac.ir)

<sup>2</sup>Faculty of Mechanical Engineering, University of Kashan, Kashan, Iran  
[sheikhz@kashanu.ac.ir](mailto:sheikhz@kashanu.ac.ir)

---

**Keywords:**

liquid-cooling systems,  
air-cooling systems,  
flow patterns,  
power supplies,  
numerical analysis nanofluids.

**Abstract:** Liquid cooling systems play an essential role in various branches of industry. Most electrical and electronic circuits whose power supplies exceed a certain threshold, generating significant heat, employ water-cooling systems instead of air-cooling systems. This study numerically investigates a single-phase liquid cooling system using various nanofluids and innovative flow patterns. The objective of the study is the enhancing of cooling performance and the reducing of temperature in circuit boards. The finite volume method, implemented in the commercial CFD software, ANSYS Fluent, is employed to simulate the fluid flow and heat transfer within the system. Additionally, the pressure drop of the coolant flow is analyzed as a critical parameter. To optimize cooling performance, various flow patterns are explored to minimize the contact surface temperature of power supply components. These patterns include changes in the number of branches from three to five, variations in the width of the passage of the fluid flow beneath electronic components from 10 to 12 millimeters, location of the water channels closer by adding more fluid channels as well as by changing the width of the fluid manifold. Additionally, the impact of incorporating nanofluids is examined. Water-based nanofluids incorporating aluminum oxide and copper oxide nanoparticles at volume fractions of 1%, 3%, and 5% are employed to reduce the temperature of the contact surface of the power supply sources as much as possible. The results indicated that altering the flow pattern and the number of branches led to an optimized flow pattern that reduced the maximum temperature of the power supply components by up to 2.5 degrees Celsius compared with the baseline configuration. Furthermore, the addition of nanoparticles provided a modest temperature reduction of approximately 0.5 degrees Celsius.

---

---

**Original Research Article****Paper History:**

Received: 22/06/2024

Revise: 20/11/2024

Accepted: 22/12/2024

**How to cite this article:** Javanbakht, A., Sheikhzadeh, Gh. A., "Thermal Management of the Cooling System of Electronic Boards Using Different Flow Patterns and Nanofluid", Energy Engineering and Management, Vol. 14, No. 2, PP. 58-69, Summer 2024. <https://doi.org/10.22052/EEM.2025.255043.1070>

© 2023 University of Kashan Press.

This is an open access article under the CC BY license. (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

**Introduction**

In recent times, there has been remarkable progress in the technology of producing electrical and electronic

components and systems. With increasing need to process large amounts of data in a short amount of time, systems with high processing speeds are

required. This increase in operational speed and data volume necessitates resources with high electrical power. These electrical power sources generate a significant amount of heat flux, which must quickly be dissipated from the system to prevent the temperature of the system from exceeding the allowable limit. By keeping the temperature within the permissible range, the system can operate optimally. Liquid cooling systems play a crucial role in various industries due to their high cooling capacity. With increasing global competition in all industrial sectors as well as with the significant role of energy in production costs, these industries are strongly driven towards advanced development with high performance indicators. In this study, an attempt is made to achieve the best possible performance of a liquid cooling system by changing the arrangement and geometry of the coolant flow channels. The obtained results are validated through numerical analysis and simulation. A 3D model of an electronic board along with its cooling system is considered and numerically analyzed for various changes such as different coolant flow path types, distributor width, and flow channel width. The number of optimal coolants passes under the heat sources and the number of branches from the main coolant path are considered as two main parameters to reduce the temperature of the lower surface of the heat sources. Finally, by optimizing the arrangement, a specific geometry is proposed for liquid cooling of the heat sink.

### Materials and Methods

This paper presents a cooling plate comprising a plastic base plate, an aluminum cover plate, and square-shaped machined cooling channels for component cooling. The square cross-section of the channel measures 10×10 mm, while the plastic plate has dimensions of 21×301×372 mm; the aluminum plate is 8×302×372 mm in dimensions. Water is used as the coolant. Ten electronic components with specified thermal power are mounted on the aluminum plate. In this model, the electronic components were assumed to be copper heat sources with dimensions of 3×5.9×5.24 mm. For numerical analysis, simplifying assumptions were considered, including Newtonian and incompressible fluid, constant physical properties, negligible buoyancy force, and negligible radiative heat transfer. The fluid flow was assumed to be steady and turbulent, and the standard k- $\epsilon$  turbulence model was used. To improve and reduce the temperature of the electronic components, different flow patterns were used. Additionally, two types of nanofluids, aluminum oxide and copper oxide with the volume fractions of 1 to 5%, were used instead of water to enhance heat transfer.

### Results

Based on the initial proposed model, its corresponding flow pattern, and the defined

specifications, the analyses were conducted using the Ansys Fluent software. It is worth noting that in the first flow pattern, the pressure drop of the coolant was 0.25 bar. Observations revealed that the maximum temperature on the lower surface of one of the heat sources exceeded the permissible limit. Therefore, it was necessary to create a better distribution of the coolant flow. To investigate the effect of the coolant flow pattern, a second flow pattern was considered, where the number of coolant flow paths was increased so that there was one flow path under each pair of heat sources. The pressure drop of the coolant in this case was found to be 0.268 bar. The results for the maximum temperature of the heat sources indicated an increase in the temperature of the heat sources. In the third flow pattern, the effect of changes in the width of the fluid distributor was investigated, which was gradually reduced by 2 mm in two stages. In this part, all other parts of the geometry, the fluid and flow field characteristics, and the thermophysical properties of the components remained constant. The pressure drop in this case was found to be 0.266 bar. As it can be seen in the results, obtained from the second and the third flow patterns compared with the first one, no improvement in the maximum temperature of the lower surface of the heat sources was achieved. This can be explained by the fact that in this case, the coolant passes only once under the heat sources; thus, it does not have enough time to absorb heat. As a result, the temperature under the heat sources not only decreased but also increased compared with the first case. At this stage, the fourth flow pattern was designed, in which two branches were considered in the main line. In other words, the width of the fluid distributor and of the channels passing under the heat sources increased from 10 to 12 mm; the depth of the channel was reduced from 10 to 8 mm. Also the channels were brought closer together to increase the cooling rate. In this case, the pressure drop was 0.640 bar. By comparing the results of this fourth pattern with the results of the first and the third patterns, it is observed that the temperature of the heat sources in this flow pattern has decreased by up to 2.5 degrees Celsius. In other words, it can be said that when the coolant passes several times under the heat sources, it has enough time for heat transfer. Also, a larger lateral surface area of the fluid passage channel is considered for the heat exchange. As a result, the temperature of the heat sources will decrease significantly.

### Discussion and Conclusion

In this paper, a suitable pattern for optimal system cooling was proposed by investigating the effect of changing geometric parameters such as the number of branches, the width of the coolant flow channels, and the number of forward and backward flow paths under the heat source regions. It can be stated that the coolant flow pattern should be such that there is sufficient time for heat transfer from the heat sources to the coolant. Therefore, flow patterns with forward

and backward paths with a U-shaped bend result in lower temperatures. As observed, the temperature of the surfaces under the heat sources improved by about 2.5 degrees Celsius compared with the first design. Subsequently, by investigating the effects of using a

nanofluid with a specific volume percentage, it was shown that a further decrease of about 0.5 degrees Celsius occurred in the temperature of the lower surface of the heat sources.

## مدیریت حرارتی سامانه خنک کاری بردهای الکترونیکی با استفاده از الگوهای مختلف جریان و به کارگیری نانو سیال

\*امیر جوانبخت، <sup>۱</sup>قبرعلی شیخزاده<sup>۲</sup>

<sup>۱</sup>دانشجوی دکتری تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

[a.javanbakht@grad.kashanu.ac.ir](mailto:a.javanbakht@grad.kashanu.ac.ir)

<sup>۲</sup>استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

[sheikhz@kashanu.ac.ir](mailto:sheikhz@kashanu.ac.ir)

واژه های کلیدی:  
سامانه های خنک کاری با مایع،  
سامانه های خنک کاری با هوا،  
الگوهای جریان،  
منابع تغذیه،  
تحلیل عددی نانو سیالات.

### مقاله علمی پژوهشی

تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۰۴/۰۲  
تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰  
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۰/۰۲

چکیده: سامانه های خنک کاری با مایع در صنایع مختلف نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. اکثر بردهای الکتریکی و الکترونیکی که توان منابع تغذیه آنها از مقدار مشخصی بیشتر است و به عبارتی حرارت زیادی را تولید می کنند، به جای سامانه خنک کاری با هوا از سامانه های خنک کاری با آب برهه می برنند. در کار حاضر به منظور بهبود خنک کاری و کاهش دمای بردها، تحلیل عددی تکفاز یک سامانه خنک کاری با مایع به کمک انواع نانو سیالات و الگوهای مختلف جریان با روش عددی حجم محدود با استفاده از نرم افزار فلوئنت انجام شده است. علاوه بر این ها افت فشار جریان سیال خنک کننده نیز به عنوان یک پارامتر مهم مورد تحلیل قرار گرفته است. در ابتدا با کمک الگوهای جریانی شامل تغییر در تعداد انشعاب ها از سه به پنج انشعاب، پهنای مجرای عبوری در نواحی زیرین قطعات الکترونیکی از ۱۰ به ۱۲ میلی متر، نزدیک کردن کانال های آب با اضافه کردن تعداد مجاري سیال و همچنین با تغییر پهنای پخش کننده سیال و بعد از آن با استفاده از نانو سیال های آب-اکسید آلومینیوم و آب-اکسید مس برای کسر حجمی های ۱٪، ۳٪ و ۵٪ تلاش شده است دمای سطح تماس منابع تغذیه توان، تا حد ممکن کاهش یابد. بر اساس نتایج، مشاهده شده است که با تغییر الگوی جریان و تعدد انشعابات، دمای حداکثر سطح تماس منابع تغذیه تا حدود ۲/۵ درجه سلسیوس کاهش پیدا می کند، در حالی که با تغییر سیال از آب به نانو سیال حدود ۰/۵ درجه سانتی گراد دما کاهش پیدا خواهد کرد.

## ۱. مقدمه

صفحةٌ خنک‌کنندهٔ نصب گردد. در این حالت در مقایسهٔ با منبع حرارتی نصب شده در یک سمت، دمای ماقزیم تراشهٔ فقط ۲۰ درصد کاهش می‌یابد؛ هرچند که اتلاف حرارت در این حالت در دو سمت است.

زانگ و همکاران [۱۸] اثرات ابعاد کanal در انتقال حرارت در یک چاه حرارتی میکروکانالی متخلخل را به صورت عددی مورد بررسی قرار دادند. تأکید آن‌ها بر اثرات نسبت‌های بزرگی برای عرض و ارتفاع کanal بر عملکرد حرارتی و هیدرولیکی چاه حرارتی میکروکانالی متخلخل بود. نتایج شبیه‌سازی نشان داد که افزایش نسبت بزرگی عرض یا ارتفاع، افت فشار جریان عبوری را کاهش می‌دهد. تا هنگامی که مقاومت حرارتی با یک خروجی کanal بزرگ کاهش می‌یابد، عدد ناسلت میانگین، راندمان انتقال حرارت و اثربخشی کترول دما افزایش خواهد یافت.

راموس و همکاران [۱۹] عملکرد هیدرودینامیکی و حرارتی سامانهٔ مایع خنک را برای امکان‌سنجی کاربرد آن در مدیریت حرارتی آرایه‌های LED توان بالا مورد ملاحظه قرار دادند. آن‌ها راه حل میکروجت و صفحات خنک‌کنندهٔ با یک سری مینی کanal را با استفاده از شبیه‌سازی عددی سه‌بعدی بررسی کردند و بهینه‌سازی را براساس حداقل آنتروپی تولیدی با هدف کاهش تلفات فشار اصطکاکی در هندسه‌های مختلف مینی کanal‌های ارائه شده انجام دادند.

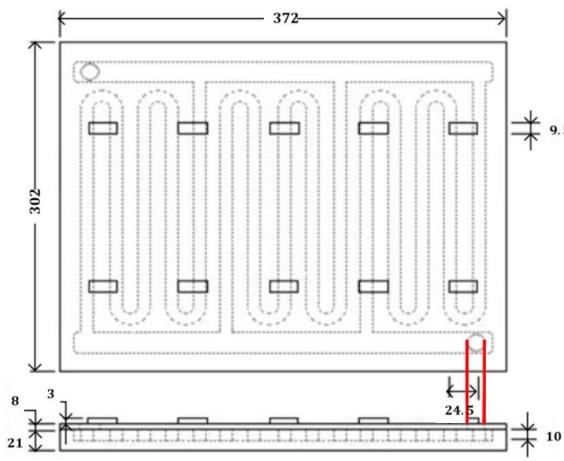
ساپین و پیوا [۲۰] میدان جریان سیال و انتقال حرارت را در داخل صفحهٔ خنک‌کنندهٔ با مایع برای تقویت کننده‌های رادیویی مورد بررسی عددی قرار دادند. آن‌ها با در نظر گرفتن ضریب هدایت حرارتی مختلف برای صفحهٔ پایه و درپوش بالایی و همچنین در دبی‌های جرمی مختلف، میزان خنک‌کننده‌گی اجزای الکترونیکی را که بر روی صفحهٔ پوشاننده قرار داشت، مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد با افزایش دبی جرمی و درنتیجه افزایش عدد رینولدز، میزان افت فشار افزایش می‌یابد که این موضوع بیانگر توان پمپاژ بیشتر خواهد بود.

پاتیل و همکاران [۲۱] عملکرد حرارتی باتری لیتیوم-یون خنک‌شده با آب را شبیه‌سازی کردند. این باتری‌ها در نرخ تولید حرارت بالا به صورت یکپارچه در وسایل نقلیهٔ الکتریکی با صفحهٔ خنک‌کنندهٔ میکروکانالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. آن‌ها پیشنهاد دادند پارامترهای مختلف اثرگذار از قبیل دبی جرمی و دمای سیال خنک‌کن ورودی، نسبت همپوشانی سطح مقطع از طریق تغییر در تعداد کanal‌های خنک‌کننده، قطر هیدرولیکی کanal از طریق تغییر

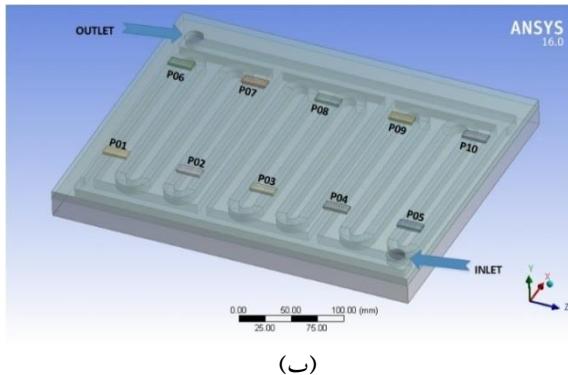
امروزه پیشرفت چشمگیری در فناوری تولید قطعات و سامانه‌های الکتریکی و الکترونیکی صورت گرفته است. با افزایش نیاز به پردازش اطلاعات زیاد در اندک‌زمان ممکن، سامانه‌هایی با سرعت عملیاتی و حجم داده‌ها، نیازمند منابعی با توان الکتریکی بالاست [۱]. این منابع توان الکتریکی، موجب تولید شار حرارتی زیادی شده و باید این حرارت تولیدی به سرعت از سامانهٔ مورد نظر دفع گردد تا دمای سامانه از حد مجاز بالاتر نرود و در محدودهٔ مجاز، کارکرد بهینهٔ خود را انجام دهد [۲ و ۳]. در صنایع مختلف سیالات متداول برای خنک‌کاری را معمولاً سیالاتی نظیر هواء، آب، روغن‌ها و اتیلن گلیکول تشکیل می‌دهند [۷-۴]. سامانه‌های مایع خنک به‌دلیل توان خنک‌کنندگی بالا، نقش بسیار مهمی را در صنایع مختلف ایفا می‌کنند. برای خنک‌کاری بردۀای الکتریکی و الکترونیکی که توان منابع تغذیه آن‌ها از مقدار مشخصی بیشتر است و به عبارتی حرارت زیادی را تولید می‌کنند، از سامانهٔ مایع خنک به‌جای سامانهٔ هوای خنک استفاده می‌شود. با افزایش رقابت جهانی در تمامی زمینه‌های صنعتی و نقش انرژی در هزینهٔ تولید، این صنایع به‌شدت به سمت توسعه پیشرفت و جدید با شاخص‌های عملکردی بالا پیش می‌روند. در سه دههٔ اخیر، بسیاری از محققان مطالعات گسترده‌ای بر روی نانوسیالات به عنوان یک سیال با خواص حرارتی مناسب، به صورت تحلیلی، عددی و آزمایشگاهی انجام داده‌اند [۸-۱۰]. روش‌های آماده‌سازی نانوسیالات، مدل‌های مختلف برای محاسبهٔ خواص ترموفیزیکی آن‌ها، و ارزیابی کاربرد آن‌ها در وسایل حرارتی مورد مطالعه و تحقیق گرفته است [۱۱-۱۳]. اثر اندازهٔ ذرات بر روی هدایت حرارت نانوسیال همچنان مورد اختلاف بین محققان است [۱۴ و ۱۵]. اغلب پژوهشگران گزارش داده‌اند که ابعاد کوچک‌تر نانوذرات منجر به بهبود هرچه بیشتر هدایت حرارتی می‌شود [۱۶].

زانگ و همکاران [۱۷] خنک‌کاری صفحهٔ خنک‌کننده نوین برای اجزای الکترونیکی با شارهای حرارتی بالا و نیازمند اتلاف حرارتی زیاد را به صورت تجربی مورد مطالعه قرار دادند. آن‌ها براساس شکل S در ساختار صفحهٔ خنک‌کنندهٔ با ورق‌های هادی حرارت تلاش کردند از تمرکز شار حرارتی مماعت به عمل آورند و سطح انتقال حرارت را افزایش دهند. نتایج تجربی نشان داد که دمای ماقزیم تراشهٔ صفحهٔ خنک‌کنندهٔ نوین تقریباً ۴۰ درصد کمتر از صفحهٔ خنک‌کنندهٔ متداول است. بهینه‌سازی عملکرد حرارتی انجام شده نشان داد که به‌طور قابل ملاحظه مؤثر است که منابع حرارتی در دو سمت

جرمی آب  $0.457 \text{ kg/s}$  دمای آب ورودی  $25.8^\circ\text{C}$  دمای محیط  $22.7^\circ\text{C}$  شار حرارتی منابع حرارتی  $629.5 \text{ kW/m}^2$ ، ضریب جابه جایی محیط  $W/\text{m}^2\text{K} = 10$  و مقاومت حرارتی ناشی از تماس بین صفحه پوشاننده و منابع حرارتی  $W = 0.7 \times 10^{-5} \text{ m}^2\text{K/W}$  است.



(الف)



(ب)

شکل (۱): (الف) طرح وارهای از مسئله (الگوی اول جریان);

(ب) شماره منابع تولید توان الکتریکی

عرض ماکریم کانال‌های خنک کاری و چیدمان الگوهای جریان را برای رسیدن به استراتژی بهینه خنک کاری تغییر دهند.

ژانگ و همکاران [۲۲] ظرفیت پخش حرارت در داخل ساتری را مورد بررسی قرار دادند. آنها مدل کانال (خطی، انحنای داخلی و انحنای خارجی) را در صفحه خنک کننده برای دستیابی به بهترین روش خنک کاری ساده و کارآمد مورد تحلیل عددی و تجربی قرار دادند. دمای متوسط و افت فشار جریان مایع خنک کاری به عنوان دو پارامتر تأثیرگذار مورد تحلیل قرار گرفت. در بهترین شرایط عملکردی مقدار افت فشار  $32/81$  پاسکال یعنی  $86/03\%$  درصد کاهش و دمای متوسط  $69/0^\circ\text{C}$  درجه سانتی گراد یعنی  $1/9\%$  بهبود یافت.

در کار حاضر، یک مدل سه بعدی برد الکترونیکی به همراه خنک کننده آن بهارای تغییرات مختلف از قبیل انواع مسیرهای عبور جریان سیال خنک کننده، پهنهای پخش کننده و پهنهای مسیرهای جریان سیال در نظر گرفته شده و مورد بررسی عددی قرار می‌گیرد. تعداد دفعات بهینه عبور مایع خنک کننده در زیر منابع تولید حرارت و همچنین تعداد انشعبات از مسیر اصلی مایع خنک کننده، به عنوان دو پارامتر اصلی برای کاهش دمای سطح زیرین منابع تولید حرارت بررسی شده است. با بررسی و تجزیه و تحلیل تسایج حاصل تلاش می‌شود برای بهبود هندسه جریان که منجر به بهبود سامانه مایع خنک می‌گردد، با تغییر چیدمان و هندسه انجام شود. در انتها چیدمان و هندسه خاصی برای خنک کاری چاه حرارتی مایع خنک مطرح شده و بهینه‌سازی آن صورت می‌گیرد.

## ۲. مدل و روش حل

### ۱.۲ هندسه حل

طرح وارهای از صفحه خنک کننده در شکل (۱) نشان داده شده که شامل صفحه پلاستیکی زیرین و پوشاننده آلومینیومی و کانال‌های خنک کننده ماشین کاری شده با مقطع مربعی به منظور خنک کاری اجزاست.

ابعاد مقطع مربعی کانال  $10 \times 10$  میلی‌متر، صفحه پلاستیکی دارای ابعاد  $1 \times 21$  میلی‌متر، صفحه آلومینیومی  $372 \times 30.2 \times 8$  میلی‌متر و سیال خنک کننده آب است. روی صفحه آلومینیومی ده قطعه الکترونیکی با توان حرارتی مشخصی تعییه شده است. در این مدل، قطعات الکترونیکی به عنوان منابع تولید حرارت با جنس مس در ابعاد  $24/5 \times 9/5 \times 3$  میلی‌متر تعییه شده است.

خواص ترموفیزیکی مواد در جدول (۱) ارائه شده و شرایط و مشخصات حرارتی صفحه خنک کننده و سایر ضرایب انتقال حرارت بدین صورت است که توان منابع حرارتی برابر با  $W = 1465.17$ ، دبی

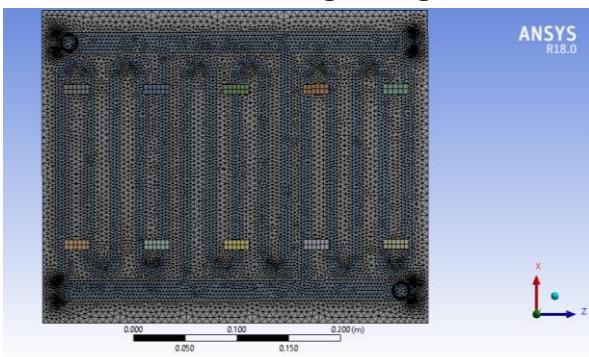
## ۲. معادلات حاکم و شرایط مرزی

برای بررسی عددی مسئله و به دلیل ساده‌سازی، فرضیاتی در نظر گرفته می‌شود؛ به نحوی که سیال نیوتونی و غیرقابل تراکم، خواص فیزیکی ثابت، نیروی شناوری ناچیز، و همچنین انتقال حرارت

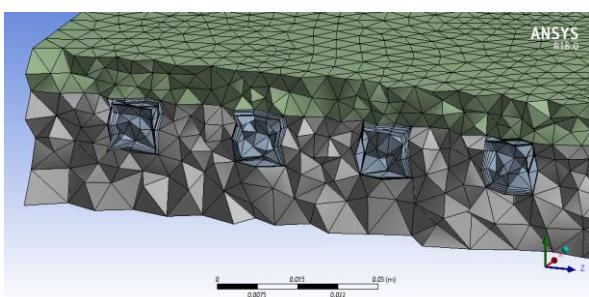
مواد/خواص	گرمای ویژه $\rho(\text{kg}/\text{m}^3)$	ضریب هدایت حرارتی $k(\text{W}/\text{m.K})$	دانسیته $\mu(\text{Pa.s})$	لزجت $c(\text{J}/\text{kg.K})$
آب	997	4181.7	0.0008899	0.6069
پلاستیک (صفحة اصلی)	1100	2010	-	60
آلومینیوم (صفحة روکش)	903	2702	-	237
مس (منابع حرارتی)	385	8933	-	401

### ۳.۲. روش حل عددی و نحوه شبیه‌سازی

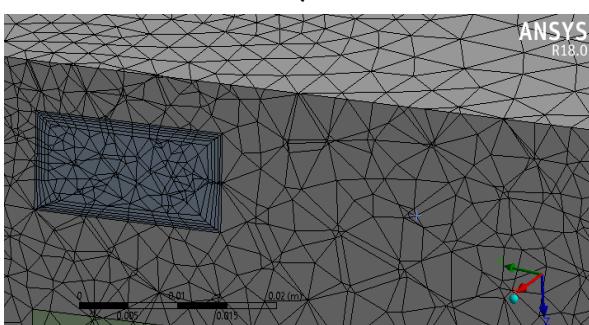
برای مدل‌سازی مسئله مورد نظر از نرم‌افزار Design Modeler استفاده شده است. پس از ترسیم هندسه با توجه به ابعاد ذکر شده، با استفاده از نرم‌افزار Ansys Meshing هندسه شبکه‌بندی می‌شود (شکل ۲ الف)؛ به طوری که در جداره نزدیک دیواره کانال از شبکه‌بندی لایه مرزی (شکل ۲ ب و ج) و در بقیه موارد برای کاهش زمان محاسبات عددی و اختلاف کمتر از ۰/۸۶٪ در مقادیر دمای صفحات زیرین منابع تولید حرارت از شبکه‌بندی چهاروجهی به جای شبکه‌بندی شش‌وجهی استفاده شده است. ضخامت کل لایه مرزی ۱/۵ میلی‌متر که با پنج لایه و نرخ رشد ۱/۲ در نظر گرفته شده است.



(الف)



(ب)



(ج)

شکل (۲): (الف) شبکه‌بندی کلی مدل مسئله؛ (ب) شبکه‌بندی مسیرهای عبور مایع خنک کننده؛ (ج) شبکه‌بندی لایه مرزی

تشعشع ناچیز است. جریان سیال دائم و مغشوش در نظر گرفته می‌شود و از مدل توربولانسی k-ε استاندارد استفاده می‌شود. معادلات حاکم شامل معادلات بقای جرم، مومنتوم، انرژی و سایر معادلات به شکل ذیل است [۲۳]:

$$\frac{\partial(\rho \cdot u_i)}{\partial x_i} = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial(\rho \cdot u_i \cdot u_j)}{\partial x_i} = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_i} (\mu \frac{\partial(u_j)}{\partial x_i}) \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial(\rho \cdot c_p \cdot u_i \cdot T)}{\partial x_i} &= \frac{\partial}{\partial x_i} k \left( k \frac{\partial T}{\partial x_i} \right) + [\frac{\partial(\mu \cdot u_i)}{\partial x_j} \\ &+ \frac{\partial(\mu \cdot u_j)}{\partial x_i}] \frac{\partial(\mu \cdot u_i)}{\partial x_j} \end{aligned} \quad (3)$$

که در این روابط،  $k$  و  $\mu$  به ترتیب ضرب هدایت حرارتی و ویسکوزیته سیال خنک کننده هستند.

خواص نانوسيال شامل ضرب هدایت حرارتی، ویسکوزیته، دانسیته و گرمای ویژه برای نانوسيال آب-آلومینیا از روابط زیر در محدوده دمای ۳۰۰ تا ۳۲۵ کلوین و کسر حجمی کمتر از ۵ درصد اعتبار دارد، به دست می‌آیند [۱۴].

$$\begin{aligned} \frac{k_{nf}}{k_f} &= 1 + 1.0112\phi_p + 2.4375 \left( \frac{47}{d_p} \right) \phi_p \\ &- 0.0248\phi_p \left( \frac{k_p}{0.613} \right) \end{aligned} \quad (4)$$

$$\mu_{nf} = \frac{\mu_f}{(1 - \phi_p)^{2.5}} \quad (5)$$

$$\rho_{nf} = (1 - \phi_p)\rho_f + \phi_p\rho_p \quad (6)$$

$$C_{nf} = \frac{(1 - \phi_p)\rho_f C_f + \phi_p\rho_p C_p}{\rho_{nf}} \quad (7)$$

شرطی مرزی حرارتی برای صفحات کناری و صفحه زیرین از جنس پلاستیکی بدون هیچ گونه انتقال حرارت و برای صفحات کناری صفحه پوشاننده و صفحات کناری اجزای الکترونیک به صورت آدیباکتیک در نظر گرفته می‌شود.

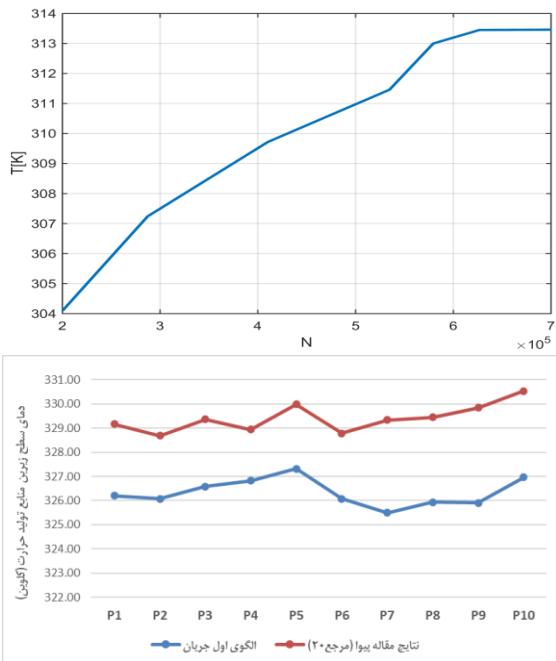
در این مقاله بهمنظور بهبود و کاهش دمای اجزای الکترونیکی از الگوهای جریانی متفاوتی استفاده می‌شود. از طرف دیگر، از دو نوع نانوسيال اکسید آلومینیوم و اکسید مس با کسر حجمی ۱ تا ۵ درصد به جای آب به دلیل انتقال حرارت بهتر استفاده خواهد شد.

مدل توربولانسی در نظر گرفته شده k-ε استاندارد است و برای مشخص شدن مقادیر در مرزها از توابع دیواره استفاده شده است.

جدول (۳): دمای ماکزیمم سطح زیر منابع حرارتی در حالت الگوی اول جریان

دما مکزیمم (K)	منبع حرارتی
۳۲۶/۲۰	P01
۳۲۶/۰۷	P02
۳۲۶/۵۸	P03
۳۲۶/۸۳	P04
۳۲۷/۳۲	P05
۳۲۶/۰۸	P06
۳۲۵/۴۹	P07
۳۲۵/۹۳	P08
۳۲۵/۹۱	P09
۳۲۶/۹۶	P10

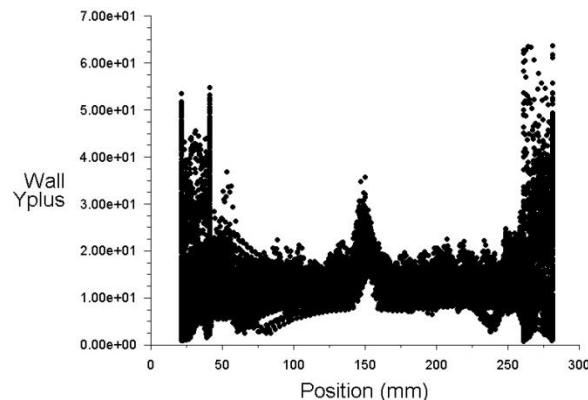
مشاهده می شود که دمای حداقل در سطح زیر منبع حرارتی شماره ۵ ایجاد می شود؛ لذا لازم است توزیع بهتری از جریان خنک کننده ایجاد شود. برای صحبت سنجی نتایج حاصل در این بخش، نتایج حاضر در حالت الگوی اول جریان با نتایج مرجع [۲۰] مقایسه شده و نتایج در شکل (۵) ارائه گردیده است.



شکل (۵): دمای سطح زیرین منابع تولید حرارت در حالت الگوی اول جریان با نتایج سایین و پیوا [۲۰]

همان طور که ملاحظه می شود، روند تغییرات دمای سطح زیرین منابع تولید حرارت همانند یکدیگر و اختلاف دمای آنها تقریباً ثابت است. اختلاف بین مقادیر دما در پژوهش حاضر با مرجع [۲۰] به این

مقدار  $Y+$  در نزدیکی دیواره همان‌طور که در شکل (۳) دیده می شود، حدود ۲۵ به دست آمده است.



شکل (۴): پراکندگی مقدار  $Y+$  در روی دیوارها در مسیر جریان

برای بررسی استقلال حل از شبکه، تغییرات دو کمیت دمای صفحه زیرین منابع تولید حرارت و افت فشار مابعد خنک کننده به ازای تعداد سلول‌ها در جدول (۲) ارائه شده است. برای درک بهتر، روند تغییرات دمای صفحه زیرین منابع تولید به ازای تعداد سلول‌ها در شکل (۴) ترسیم شده است.

جدول (۲): نتایج بررسی استقلال حل از شبکه:

تغییرات کمیت‌های دما و افت فشار

حالات	مشخصات شبکه	تعداد سلول‌ها	دما (کلوین)	افت فشار (پاسکال)
اول	تعداد المان	۵۳۴۶۸۶	۱۲۲۲۳/۲۹	۳۱۳/۴۱
	تعداد گره	۱۴۶۷۴۸		
دوم	تعداد المان	۵۷۹۵۰۰	۱۲۲۷۷/۶۶	۳۱۳/۴۱
	تعداد گره	۱۵۷۳۴۵		
سوم	تعداد المان	۶۲۶۷۳۲	۱۲۲۹۰/۰۸	۳۱۳/۴۵
	تعداد گره	۱۶۶۹۱۰		
چهارم	تعداد المان	۶۹۹۱۸۵	۱۲۲۹۴/۹۱	۳۱۳/۴۶۴
	تعداد گره	۱۸۱۴۵۷		

شکل (۴): نرخ تغییرات دمای زیرین منابع تولید حرارت در مقابل تعداد سلول‌ها

## ۳. نتایج و بحث

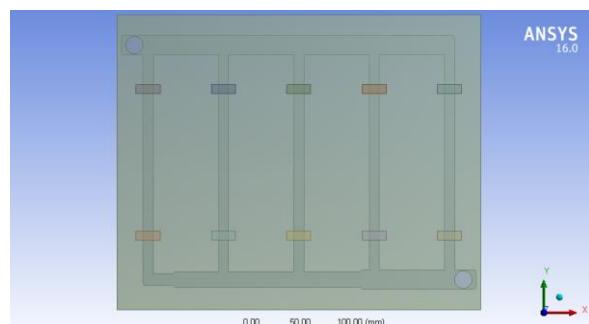
### ۳.۱. بررسی تأثیر مسیرهای عبور جریان

براساس مدل ارائه شده در شکل (۱) با الگوی جریانی مربوط به آن و مشخصات تعریف شده، تحلیل‌ها در نرم‌افزار Ansys-Fluent صورت گرفت که نتایج آن در جدول (۳) ارائه شده است. قابل ذکر است میزان افت فشار جریان سیال خنک کننده در این حالت ۰/۲۵bar است.

هندسه مورد نظر ثابت و مشخصات میدانی سیال و جریان و مشخصات ترموفیزیکی اجزا نیز ثابت می‌ماند (شکل ۷). نتایج حاصل در جدول (۵) ارائه شده است. افت فشار در این حالت bar ۰/۲۶۶۰۴ به دست آمده است.

**جدول (۵): دمای ماکزیمم سطح زیر منابع حرارتی در حالت الگوی سوم جریان**

منبع حرارتی	دمای ماکزیمم (K)
P01	۳۲۹/۰۳
P02	۳۳۰/۳۰
P03	۳۳۱/۵۰
P04	۳۳۱/۵۵
P05	۳۳۲/۳۴
P06	۳۲۷/۶۳
P07	۳۲۸/۰۵
P08	۳۲۹/۵۹
P09	۳۲۸/۳۹
P10	۳۲۸/۴۳



**شکل (۷): الگوی جریانی خنک کننده (الگوی سوم جریان)**

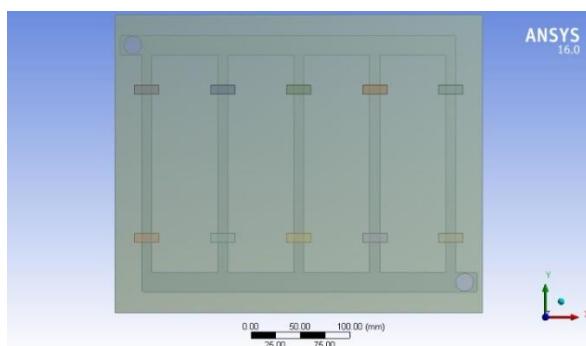
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، با توجه به نتایج بدست آمده از الگوی دوم و سوم جریان نسبت به الگوی اول، بهبود در دمای حداقل سطح زیر منابع حرارتی حاصل نشده است. دلیل این امر را این‌طور می‌توان بیان کرد که در این حالت سیال خنک کننده فقط یک بار از زیر منابع تولید حرارت عبور می‌کند؛ لذا زمان کافی برای جذب حرارت نداشته و در این حالت دمای زیر منابع تولید حرارت نسبت به حالت اول نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش نیز خواهد داشت.

### ۳.۳. اثرات پهنه‌ای مسیر جریان

در این مرحله از خط اصلی و یا به عبارتی پخش‌کننده سیال دو خط انشعاب در نظر گرفته شده است و پهنه‌ای مجاری عبوری از زیر منابع حرارتی از ۱۰ به ۱۲ میلی‌متر افزایش داده و عمق کانال از ۱۰ به ۸

دلیل است که در پژوهش حاضر مقدار توان الکتریکی منابع فعال، دبی و دمای مایع خنک‌کننده متفاوت است.

برای بررسی اثر الگوی جریان سیال خنک‌کننده، الگوی جریان مطابق شکل (۶) تغییر داده شده و شبیه‌سازی انجام شده است. در این حالت، تعداد مسیرهای عبور جریان سیال خنک‌کننده افزایش داده شده تا از زیر هر جفت منبع تولید حرارت یک مسیر سیال وجود داشته باشد. افت فشار جریان سیال خنک‌کننده در این حالت bar ۰/۲۶۸ به دست آمده است. نتایج حاصل برای دمای ماکزیمم منابع حرارتی در جدول (۴) ارائه شده است. همان‌طور که در جدول (۴) قابل مشاهده است، در این حالت دمای منابع حرارتی افزایش می‌یابد.



**شکل (۶): الگوی جریانی خنک کننده (الگوی دوم جریان)**

**جدول (۴): دمای ماکزیمم سطح زیر منابع حرارتی در حالت الگوی دوم جریان**

منبع حرارتی	دمای ماکزیمم (K)
P01	۳۲۹/۰۳
P02	۳۳۰/۰۶
P03	۳۳۱/۵۳
P04	۳۳۲/۳۲
P05	۳۳۲/۹۴
P06	۳۲۷/۶۵
P07	۳۲۷/۹۸
P08	۳۲۸/۷۶
P09	۳۲۹/۴۱
P10	۳۲۹/۱۸

### ۲.۳. اثرات پهنه‌ای پخش کننده

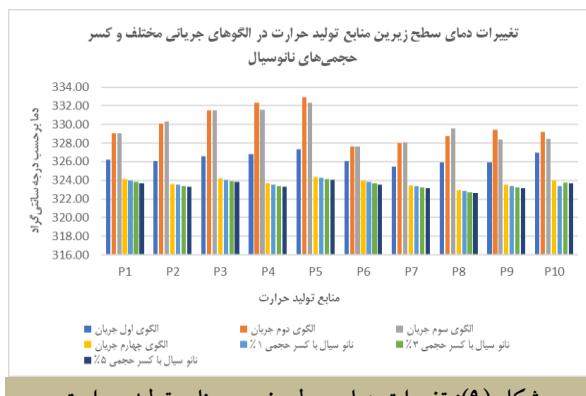
در الگوی بعدی جریان سیال خنک‌کاری، اثر تغییرات پهنه‌ای پخش کننده (Header) سیال مورد بررسی قرار می‌گیرد که در دو مرحله به صورت تدریجی عرض آن و هر بار به اندازه ۲ میلی‌متر کاهش پیدا می‌کند که در این بخش تمامی قسمت‌های مختلف

می شود با استفاده از نانوسیال حدود نیم درجه سلسیوس دمای منابع حرارتی کاهش یافته است.

جدول (۷): دمای سطح زیر منابع حرارتی با کسر حجمی مختلف نانوسیال

منبع حرارتی	یک درصد	سه درصد	پنجم درصد
P01	۳۲۳/۹۸	۳۲۳/۸۰	۳۲۳/۶۹
P02	۳۲۳/۵۰	۳۲۳/۲۶	۳۲۳/۲۹
P03	۳۲۴/۰۷	۳۲۳/۹۱	۳۲۳/۸۴
P04	۳۲۳/۵۴	۳۲۳/۳۸	۳۲۳/۲۹
P05	۳۲۴/۲۶	۳۲۴/۱۰	۳۲۴/۰۳
P06	۳۲۳/۸۶	۳۲۳/۶۷	۳۲۳/۵۷
P07	۳۲۳/۳۷	۳۲۳/۲۲	۳۲۳/۱۵
P08	۳۲۲/۸۴	۳۲۲/۷۰	۳۲۲/۶۳
P09	۳۲۳/۴۰	۳۲۳/۲۴	۳۲۳/۱۶
P10	۳۲۳/۸۹	۳۲۳/۷۵	۳۲۳/۶۷

در اینجا تغییرات دمای سطوح زیرین منابع تولید حرارت در الگوهای مختلف جریانی (الگوی اول تا چهارم) و نانوسیال آب-آلومینیا با کسرهای حجمی ۱، ۳ و ۵ درصد در شکل (۹) ترسیم شده است.

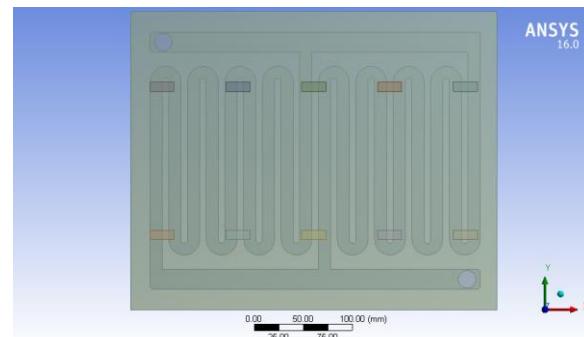


شکل (۹): تغییرات دمای سطح زیرین منابع تولید حرارت

در شکل (۱۰) به ترتیب خط جریان مایع خنک کننده از ورودی به همراه توزیع سرعت داخل کانال و در شکل (۱۰) نیز توزیع دما روی صفحه آلومنیومی و قطعات الکترونیکی به نمایش درآمده است. همان طور که از شکل (۱۰) پیداست، میزان توزیع سرعت در هر دو حلقه تقریباً ثابت است.

میلی متر کاهش داده شده است و همچنین مجاری کانال را به یکدیگر نزدیک تر نموده تا میزان خنک کنندگی افزایش بیندا کند (شکل (۸)). نتایج این شبیه سازی نیز در جدول (۶) ارائه شده است. در این حالت افت فشار برابر با  $0.64052 \text{ bar}$  حاصل شده است.

با مقایسه نتایج این الگو با نتایج الگوی اول تا سوم مشاهده می شود که دمای منابع حرارتی در این الگوی جریانی تا ۲/۵ درجه سلسیوس کاهش یافته است. به عبارتی می توان گفت وقتی مایع خنک کننده چندین بار از زیر منابع تولید حرارت عبور کند، این به منزله داشتن زمان کافی برای انتقال حرارت خواهد بود؛ از طرف دیگر نیز سطح جانبی بزرگ تر کانال عبور مایع، برای تبادل حرارت در نظر گرفته می شود، لذا دمای منابع حرارتی به مقدار خوبی کاهش خواهد داشت.



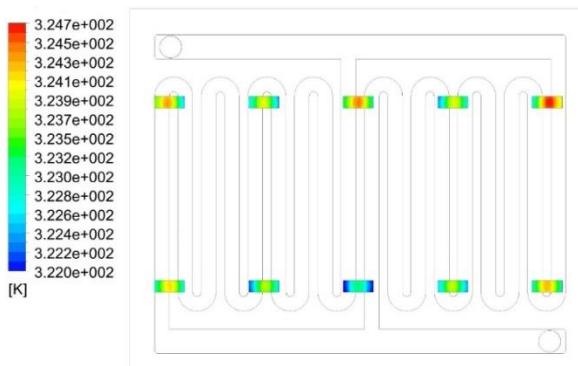
شکل (۸): الگوی جریانی خنک کننده (الگوی چهارم جریان)

جدول (۶): دمای ماکریزم سطح زیر منابع حرارتی در حالت الگوی چهارم جریان

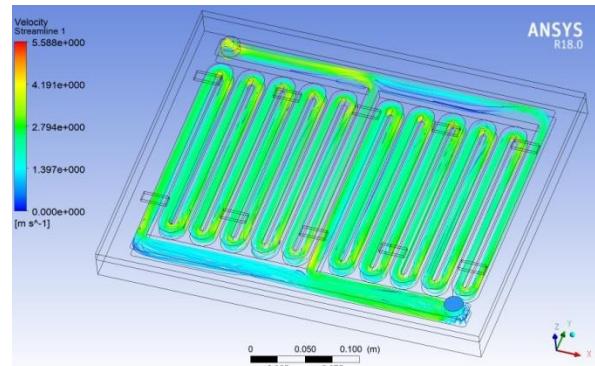
منبع حرارتی	دمای ماکریزم (K)
P01	۳۲۴/۱۲
P02	۳۲۳/۶۰
P03	۳۲۴/۱۸
P04	۳۲۳/۶۶
P05	۳۲۴/۳۸
P06	۳۲۴/۰۰
P07	۳۲۳/۴۷
P08	۳۲۲/۹۵
P09	۳۲۳/۵۱
P10	۳۲۴/۰۱

در ادامه برای همین هندسه از نانوسیال آب-آلومینیا به جای آب استفاده شده که نتایج برای کسر حجمی های ۰/۱، ۰/۳ و ۰/۵ در جداول (۷) آورده شده است. به ترتیب میزان افت فشار برای هر سه حالت

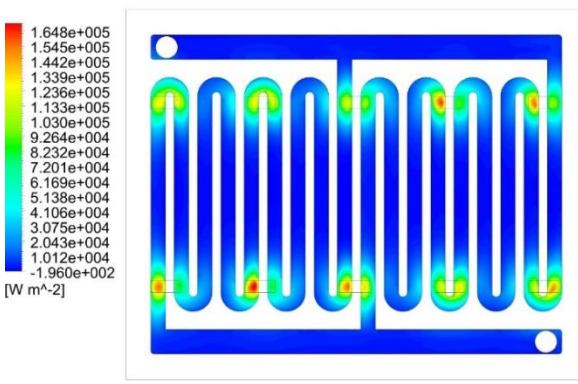
۰/۶۲۳۹۹ و ۰/۵۶۳۴۵ و ۰/۰۵۹۱۰۱ بار است. همان گونه که مشاهده



شکل (۱۲): میزان توزیع دما روی قطعات الکترونیکی



شکل (۱۰): خط جریان و میزان توزیع سرعت در کanal

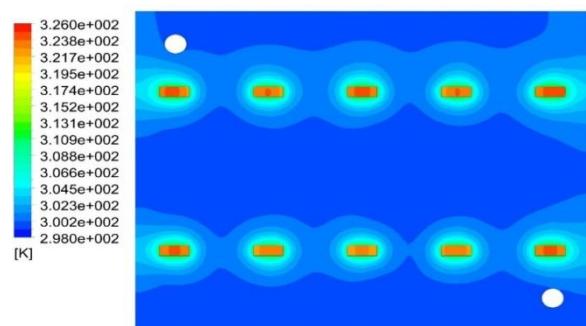


شکل (۱۳): میزان توزیع شار حرارتی سیال

#### ۴. نتیجه‌گیری

در این مقاله اثر تغییر پارامترهای هندسی از قبیل تعداد انشعابات، پهنای مجرای عبوری سیال خنک‌کننده و تعداد مسیرهای رفت و برگشت سیال زیر نواحی منابع تولید حرارت مورد بررسی قرار گرفت. می‌توان اذعان داشت الگوی جریان سیال خنک‌کننده باید به گونه‌ای باشد که زمان کافی برای انتقال حرارت گرمای تولیدی از منابع تولید حرارت به سیال خنک‌کننده وجود داشته باشد. لذا الگوهای جریان دارای مسیرهای رفت و برگشت با زانویی U شکل دمایهای کمتری را به ارمغان می‌آورند. همان‌طور که مشاهده شد، در بهترین حالت دمای سطح زیر منابع تولید حرارت تا حدود ۲/۵ درجه سلسیوس نسبت به طرح اول بهبود یافت. پس از آن، اثرات به کارگیری نانوسیال مورد بررسی قرار گرفت که در بهترین الگوی جریان و درصد حجمی معنی فقط حدود ۰/۵ درجه سلسیوس کاهش در دمای سطح زیرین منابع تولید حرارت اتفاق افتاد.

اما در شکل (۱۱) مشاهده می‌شود که توزیع دما در منابع تولید حرارت با موقعیت مشابه دو حلقه یکسان نیست که این به دلیل موقعیت مکانی مجرای عبوری از زیر هر قطعه برای خنک شدن است. همچنین نزدیکی بعضی از قطعات از سمت بالا و پایین به قسمت II شکل حلقه خنک‌کنندگی و پوشش بیشتر ناحیه زیرین قطعات، میزان خنک‌شوندگی بیشتری را به همراه خواهد داشت.



شکل (۱۱): میزان توزیع دما روی صفحه آلومینیومی و قطعات الکترونیک

شکل (۱۲) تغییرات دمایی روی اجزای الکترونیکی را نشان می‌دهد که نکات ذکر شده در رابطه با شکل (۱۱) را تأیید می‌کند.

شکل (۱۳) توزیع میزان شار حرارتی در کاتال را نمایش می‌دهد. ملاحظه می‌گردد محل قرارگیری منابع تولید حرارت در چه قسمتی از مسیرهای خنک‌کاری باشد بسیار حائز اهمیت خواهد بود. هرچقدر جانمایی منابع تولید توان در فاصله دورتری از طول مسیر خنک‌کاری قرار گیرد، با توجه به افزایش دمای سیال عامل، شار حرارتی بیشتری ساطع می‌گردد که در مجموع اثر خنک‌کنندگی کاهش می‌یابد.

#### مراجع

- [1] Zhang, Z., Wang, X., Yan, Y., "A review of the state-of-the-art in electronic cooling", e-Prime-Advances in Electrical Engineering, Electronics and Energy, Vol. 1, p. 100009, 2021.

- [2] Murshed, S. S., De Castro, C. N., "A critical review of traditional and emerging techniques and fluids for electronics cooling", Renewable and Sustainable

<https://doi.org/10.1016/j.prime.2021.100009>

- Energy Reviews, Vol. 78, pp. 821-833, 2017.  
<https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.04.112>
- [3] Pedram, M., Nazarian, S., "Thermal modeling, analysis, and management in VLSI circuits: Principles and methods", Proceedings of the IEEE, Vol. 94, No. 8, pp. 1487-1501, 2006.  
<https://doi.org/10.1109/JPROC.2006.879797>
- [4] Wang, C. C., "A quick overview of compact air-cooled heat sinks applicable for electronic cooling—recent progress", Inventions, Vol. 2, No. 1, p. 5, 2017. <https://doi.org/10.3390/inventions2010005>
- [5] Liang, G., Mudawar, I., "Review of spray cooling—Part 1: Single-phase and nucleate boiling regimes, and critical heat flux", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 115, pp. 1174-1205, 2017.  
<https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2017.06.029>
- [6] Kuncoro, I. W., Pambudi, N., Biddinika, M., Widiasuti, I., Hijriawan, M., Wibowo, K., "Immersion cooling as the next technology for data center cooling: A review", in Journal of Physics: Conference Series, 2019, Vol. 1402, No. 4, p. 044057: IOP Publishing.  
<https://doi.org/10.1088/1742-6596/1402/4/044057>
- [7] Muhammad, A., Selvakumar, D., Wu, J., "Numerical investigation of laminar flow and heat transfer in a liquid metal cooled mini-channel heat sink", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 150, p. 119265, 2020.  
<https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.119265>
- [8] Mahian, O. et al., "Recent advances in modeling and simulation of nanofluid flows-Part I: Fundamentals and theory", Physics reports, Vol. 790, pp. 1-48, 2019. <https://doi.org/10.1016/j.physrep.2018.11.004>
- [9] Kumar, S., Kumar, A., Kothiyal, A. D., Bisht, M. S., "A review of flow and heat transfer behaviour of nanofluids in micro channel heat sinks", Thermal Science and Engineering Progress, Vol. 8, pp. 477-493, 2018. <https://doi.org/10.1016/j.tsep.2018.10.004>
- [10] Sheikhzadeh, G. A., Nazifard, Madahian, M., R., Kazemi, K., "Hydrodynamic-thermal Variations of a Nanofluid in a Tube Equipped with a Twisted Tape", Energy Engineering and Management, Vol 8, No. 4, pp. 86-99, 2023.  
<https://doi.org/10.22052/8.4.86>
- [11] Zhai, Y., Xia, G., Liu, X., Li, Y., "Heat transfer enhancement of Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-H<sub>2</sub>O nanofluids flowing through a micro heat sink with complex structure", International Communications in heat and Mass transfer, Vol. 66, pp. 158-166, 2015.  
<https://doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2015.05.025>
- [12] Doakhan, E., Sheikhzadeh, G. A., "Improved nanofluid cooling of cylindrical lithium ion battery pack in charge/discharge operation using wavy/stair channels and copper sheaths", Energy Engineering and Management, Vol 13, No. 1, pp. 102-121, 2023.  
<https://doi.org/10.22052/jeem.2023.113608>
- [13] Babaei, M. R., Sheikhzadeh, G. A., Abbasian Arani, A. A., "Numerical study of the thermohydraulic and energy-saving performance of a graphene nanoplatelet-platinum hybrid nanofluid inside a manifold microchannel heat sink", Energy Engineering and Management, Vol. 12, No. 4, pp. 100-113, 2023.  
<https://doi.org/10.22052/jeem.2023.113687>
- [14] Sajid, M. U., Ali, H. M., "Recent advances in application of nanofluids in heat transfer devices: a critical review", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 103, pp. 556-592, 2019.  
<https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.12.057>
- [15] Naranjani, B., Roohi, E., Ebrahimi, A., "Thermal and hydraulic performance analysis of a heat sink with corrugated channels and nanofluids", Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol. 146, pp. 2549-2560, 2021.  
<https://doi.org/10.1007/s10973-020-10225-9>
- [16] Koo, J., Kleinstreuer, C., "A new thermal conductivity model for nanofluids", Journal of Nanoparticle research, Vol. 6, pp. 577-588, 2004.  
<https://doi.org/10.1007/s11051-004-3170-5>
- [17] Zhang, Y., Yu, X., Feng, Q., Zhang, R., "Thermal performance study of integrated cold plate with power module", Applied Thermal Engineering, Vol. 29, No. 17-18, pp. 3568-3573, 2009.  
<https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2009.06.013>
- [18] Hung, T. C., Huang, Y. X., and Yan, W. M., "Thermal performance of porous microchannel heat sink: Effects of enlarging channel outlet", International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 48, pp. 86-92, 2013.  
<https://doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2013.08.001>
- [19] Ramos-Alvarado, B., Feng, B., Peterson, G., "Comparison and optimization of single-phase liquid cooling devices for the heat dissipation of high-power LED arrays", Applied Thermal Engineering, Vol. 59, No. 1-2, pp. 648-659, 2013.  
<https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2013.06.036>
- [20] Sabin, M., Piva, S., "Numerical analysis of a cold plate for FM radio power amplifiers", in Journal of Physics: Conference Series, 2014, Vol. 525, No. 1, p. 012003: IOP Publishing.  
<https://doi.org/10.1088/1742-6596/525/1/012003>
- [21] Patil, M. S., Seo, J. H., Panchal, S., Jee, S. W., Lee, M. Y., "Investigation on thermal performance of water-cooled Li-ion pouch cell and pack at high discharge rate with U-turn type microchannel cold plate", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 155, p. 119728, 2020.  
<https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2020.119728>
- [22] Zhang, F., He, Y., Lao, Y., Zhai, L., Liang, B., "Optimization design and numerical study on thermal performance of a novel diamond-type channel cold plate", International Journal of Thermal Sciences, Vol. 188, p. 108254, 2023.
- [23] Latif, M. J., "Heat convection", NY: Springer, 2009.